

2. *Hiboux S., Muralt P.* Origin of voltage offset and built-in polarization in in-situ sputter deposited PZT thin films. // *Integrated Ferroelectrics*. 2001. V. 36. P. 83-92.
3. *Chen J.-P., Luo Y., Ou Y., Yuan G.-L., Wang Y.-P., Yang Y., Yin J., Liu G.-G.* Upward ferroelectric self-polarization induced by compressive epitaxial strain in (001) BaTiO₃ films. // *J. Appl. Phys.* 2013. V.113. 204105.
4. *Lima E.C., Araújo E.B., Bdikin I.K., Kholkin A.L.* The self-polarization effect in Pb(Zr_{0,50}Ti_{0,50})O₃ thin films with no preferential orientation. // *Materials Research Bulletin*. 2012. V. 47, iss. 11. P. 3548-3551.
5. *Даринский Б.М., Сидоркин А.С., Нестеренко Л.П., Сидоркин А.А.* Внутреннее поле в сегнетоэлектрических пленках с разными электродами. // *ФТТ*. 2015. Т. 57, вып. 3. С.536-539.
6. *Осипов В.В., Киселев Д.А., Каптелов Е.Ю., Сенкевич С.В., Пронин И.П.* Внутреннее поле и самополяризация в тонких пленках цирконата-титаната свинца. // *ФТТ*. 2015. Т. 57, вып. 9. С. 1748-1754.
7. *Канарейкин А.Г., Каптелов Е.Ю., Сенкевич С.В., Пронин И.П., Сергиенко А.Ю., Сергеева О.Н.* Влияние высокотемпературного отжига на ориентацию вектора униполярности в тонких пленках PZT. // *ФТТ*. 2016. Т.58, вып.9. С.2242-2247.
8. *Sviridov E., Sem I., Alyoshin V., Biryukov S., Dudkevich V.* Ferroelectric film self-polarization. // *Mater.Res.Soc.Symp. Proc.* 1995. V. 361. P. 141-146.
9. *Izyumskaya N., Alivov Y.-I., Cho S.-J., Morkoç H., Lee H., Kang Y.-S.* Processing, structure, properties, and applications of PZT thin films. // *Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences*. 2007. V. 32. P. 111-202.
10. *Долгинцев Д.М., Канарейкин А.Г., Пронин В.П., Каптелов Е.Ю., Сенкевич С.В., Пронин И.П.* Использование дифракции отраженных электронов для нанофазного анализа тонких пленок Pb(Zr,Ti)O₃. // «Наноматериалы и наноструктуры – XXI век». 2015. Т.6. №4, с.21-28.